

# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2004 年2 月5 日 (05.02.2004)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2004/011827 A1

(51) 国際特許分類7:

F16J 15/18

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/009469

(22) 国際出願日:

2003 年7 月25 日 (25.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-218213 特願2002-324188 2002 年7 月26 日 (26.07.2002) JF 2002 年11 月7 日 (07.11.2002) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): NOK 株式会社 (NOK CORPORATION) [JP/JP]; 〒105-8585 東京都港区 芝大門1丁目12番15号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中岡 真哉 (NAKAOKA,Shinya) [JP/JP]; 〒300-4247 茨城県 つくば市 和台 2 5 番地 NOK株式会社内 Ibaraki (JP). 江口 信行 (EGUCHI,Nobuyuki) [JP/JP]; 〒964-0811 福島県 二本松市 宮戸 3 0 番地 NOK株式会社内 Fukushima (JP). 上瀧 直弘 (JOTAKI,Naohiro) [JP/JP]; 〒964-0811 福島県 二本松市 宮戸 3 0 番地 NOK株式会社内 Fukushima (JP). 安富隆明 (YASUDOMI,Takaaki) [JP/JP]; 〒964-0811 福島県 二本松市宮戸 3 0番地 NOK株式会社内 Fukushima (JP).

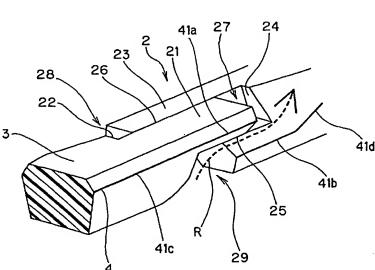
(74) 代理人: 世良 和信, 外(SERA,Kazunobu et al.); 〒 103-0004 東京都 中央区 東日本橋 3 丁目 4 番 1 O 号 アクロポリス21 ビル 6 階 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: SEAL RING

(54) 発明の名称: シールリング





(57) Abstract: A seal ring that maintains stable sealing capability for a long period. In a first seal portion (4), a line contact portion that is in linear contact with a side-wall face, on the side of fluid not to be sealed, of an annular groove is totally circumferentially and continuously provided from one side of a separation portion (2) to the other side. A linear contact portion provided at a convex portion (21) of the separation portion (2) and a linear contact portion provided at a concave portion (24) of the separation portion (2) are arranged so as to be radially separated from each other.

(57) 要約: 長期にわたり安定したシール性能を維持するシールリングである。第1シール部4において、環状溝の非密封対象流体側の側壁面に線状に当接する線接触部を、分離部2

/続葉有/



- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

1

### 明細書

シールリング

# 技術分野

この発明は、互いに相対回転自在に設けられた2部材間の環状隙間をシールするためのシールリングに関する。

# 背景技術

従来、この種のシールリングは、たとえば、自動車の自動変速 機等の油圧装置に用いられている。

以下、図34,35を参照して、従来技術に係るシールリング について説明する。

図34は従来技術に係るシールリングの平面的模式図であり、 図35は従来技術に係るシールリングの装着した状態を示す模 式的断面図である。

図示のシールリング100は、軸孔が設けられたハウジング200と、この軸孔に挿入された軸300との間の環状隙間をシールするためのものであり、軸300に設けられた環状溝301に装着されて使用されるものである。

シールリング100は樹脂材料から形成されるもので、軸30 0に設けられた環状溝301の側壁面をシールするための第1 シール部101と、ハウジング200に設けられた軸孔の内周面 をシールするための第2シール部102と、を備えている。

そして、密封対象流体側Oから非密封対象流体側Aに向けて、 図35中矢印P方向に圧力がかかると、シールリング100は非 密封対象流体側Aに押圧されるため、第1シール部101は環状溝301の側壁面を押圧し、また、第2シール部102は環状溝301に対向するハウジング200に設けられた軸孔の内周面を押圧し、それぞれの位置でシールする。

このようにして、密封対象流体の非密封対象流体側Aへの漏れを防止していた。

ここで、密封対象流体は、例えば潤滑油であり、特に自動車の 自動変速機に利用される場合にはATFを指している。

また、シールリング 100のリング本体には、図34に示すように、周方向の一ヶ所に組み込み性の向上等を目的として分離部 S0が設けられている。

このような分離部S0の形態として様々なものが知られているが、周囲温度の変化によっても好適に対応することのできるものとして、2段ステップ状にカットされた、特殊ステップカットが知られている。

この特殊ステップカットによれば、円周方向の壁面同士がそれぞれ密着するため、密封対象流体の漏れを防止することができ、また、円周方向に垂直な面同士が円周方向に対して隙間を有しつつ、密封対象流体側と非密封対象流体側とを遮断する構成であるために、シールリングとハウジングの材質の違いによる線膨張係数の差異によって、シールリングが円周方向に相対移動したとしても、密封状態を維持しつつ隙間の分だけ寸法の変化量を吸収できるため、周囲の温度変化に対しても好適に密封性能を維持することができる。

このようなシールリング 100においては、特に軸300がアルミニウム合金等の軟質材であるような場合に、シールリング 1

00と軸300との相対回転による、第1シール部101と環状溝301の側壁面との間の摺動によって、特に、環状溝301の側壁面が摩耗してしまっていた。

これは、第1シール部101と環状溝301の側壁面との間には、潤滑油による潤滑膜が形成されにくいためであり、特に、潤滑油中に存在する異物がこれらの間にかみ込まれたり、摩耗粉の蓄積などが生じる場合には摩耗が激しくなっていた。また、シールリング100が高圧力・高回転下で使用された場合にも、シールリング100と軸300との相対回転により、第1シール部101と環状溝301の側壁面とが高温となってしまい、シールリング100が溶解してしまうこともある。

このような摩耗を低減させるための技術として、密封対象流体である潤滑油を第1シール部101と環状溝301の側壁面との間に供給させるための溝を設けることによって、潤滑膜を形成させて耐摩耗性を向上させる技術が知られている(例えば、日本特開平9-9636363号公報)。

図36は従来技術に係るシールリングの模式図であり、図36 Aは模式的一部平面図、図36Bは図36Aのbb断面図、図36Cは図36AのI方向から見た側面図である。

すなわち、図36に示すように、第1シール部101に密封対象流体側Oと非密封対象流体側Aとを連通するための連通溝101aを設けることによって、密封対象流体側Oの潤滑油を連通溝101aに漏れさせるようにして、第1シール部101が環状溝301の側壁面に対して摺接した際に、これらの間に潤滑膜を形成させてシール面の潤滑状態を改善して耐摩耗性の向上を図ったものである。

また、上記連通溝101aを設けることにより、潤滑膜の形成だけでなく、潤滑油中に存在する異物や摩耗により生じた摩耗粉が、第1シール部101と環状溝301の側壁面との間にかみ込まれないように非密封対象流体側Aに排出させる機能を持たせることにより、また、潤滑膜の形成によりシール面を冷却することにより、より一層耐摩耗性の向上を図ったものである。

しかしながら、上記のような従来技術に係るシールリングを用いても、環状溝301の側壁面の摩耗の発生が散見されており、本発明者の検討の結果、潤滑油中に存在する異物が摺動面間に介在することで、軟質金属の側壁面が摩耗することがわかった。

また、長期使用により摩耗が進行した場合、図37に示すように、環状溝301の側壁面は、第1シール部101が摺接される部分のみが摩耗するため、摩耗した分だけ、シールリング100は、環状溝301の側壁面の元の位置よりも内部側へと押し込まれていくことになる。

そして、連通溝101aの底面が、環状溝301の側壁面の摩 耗されていない面まで達すると、図37中矢印Xに示すように、 連通溝101aへの経路が遮断されることになり、潤滑油の供給 がなされなくなり、異常摩耗が生じてしまうという不具合が発生 する可能性がある。

ここで、図38,39に示すように、断面形状を台形にしたシールリング400も知られている。このシールリング400は、 摺動フリクションを低減させるために、シール部402が線接触となる目的で構成されたものであり、環状溝301の上端縁でシール部402を形成する。

このシールリング400の場合には、環状溝の側壁面が傾斜し

ているかいないかの有無に拘わらず、特殊ステップカットにおける凸部と凹部との間の隙間 Z からリークが発生してしまう。また、環状溝の傾き角度によって、リーク量が変わるため、安定したリーク特性が得られないという問題もある。

また、このシールリングにおいて、軸に軟質金属が適用された場合には、軸溝側面の摩耗量は少ないが、そのリーク量は、隙間T0により変化し、シールリングの外径の寸法公差とハウジング穴径の寸法公差によっては、隙間T0=0.2~0.6 mm程度の幅となり、その場合のリーク量は、200~500 c c/min(0.2~0.5)1/min)程度となる場合がある。

一般的な特殊ステップカットの分離部を有するシールリングのリーク量は、100cc/min(0.1 l/min)以下であり、このような場合には、リーク量が過大なため、通常の油圧ポンプ容量では対応することが難しくなる。

また、このような場合に、油圧ポンプ容量を大きくして対応しても、油圧ポンプで生じる損失が大きくなってしまう。つまり、燃費が低下するという問題が発生してしまう。

本発明は上記の従来技術の課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、回転摺動フリクションの低減を図りつつ、リーク量の低減を図り、長期にわたって安定したシール性能を維持する品質性に優れたシールリングを提供することにある。

#### 発明の開示

本発明は、

同心的に相対回転自在に組付けられる2部材のうち、一方の部

材に設けられた環状溝の非密封対象流体側の側壁面をシールする第1シール部と、

前記2部材のうち、他方の部材表面をシールする第2シール部と、

を備え、これらのシール部によって、前記2部材間の環状隙間 をシールするシールリングであって、

リング本体には周方向の一ヶ所にて分離された分離部が設け られたシールリングにおいて、

前記第1シール部には、前記環状溝の非密封対象流体側の側壁面に線状に当接する線接触部が、前記分離部の一方側から他方側まで全周にわたって連続的に設けられ、

前記分離部の一方側に設けられた線接触部と、該分離部の他方側に設けられた線接触部とは、径方向に離れて設けられていることを特徴とする。

第1シール部を、環状溝の非密封対象流体側の側壁面に線状に接触する線接触部としているので、摺動部の受圧面積を減らすことができる。従って、潤滑油による潤滑膜の形成を良好とすることができ、回転摺動フリクションの低減を図ることができる。また、仮に摺動部に異物が入り込んだとしても容易に排出させることできる。

さらに、線接触部が分離部において径方向に離れて設けられていることにより形成される隙間の大きさにより、密封対象流体の漏れ量(リーク量)を制御することが可能となる。

ここで、線接触部が分離部において径方向に離れて設けられていることにより形成される隙間とは、分離部の一方側に設けられた線接触部と、一方側の線接触

部と該他方側の線接触部との間のリング本体の側面と、環状溝の 非密封対象流体側の側壁面とによって形成される空間であり、こ の空間の径方向の断面の断面積の大きさを調整することにより、 リーク量を調整することができる。

この空間が形成されるためには、分離部の一方側に設けられた 線接触部と、他方側に設けられた線接触部とは、径方向に投影し た場合に重なる領域を有することとなる。

この径方向に投影した場合に重なる領域を周方向に所定の長さとすることにより、前記空間を柱状とすることができ、すなわち、リーク経路が柱状となり、リーク経路の通油抵抗を大きくすることができる。従って、リーク量をより抑制することができる。

さらに、分離部の一方側に設けられた線接触部と、他方側に設けられた線接触部との径方向に投影した場合に重なる領域の周方向の長さを調整することによりリーク量を制御することができる。

また、線接触部が径方向に投影した場合に重なる領域を有しない場合、すなわち、分離部において、それぞれ周方向の分離端部まで設けられていない場合でも、分離部の一方側と他方側との線接触部が径方向に離れていれば、空間が形成されリーク経路は形成されるので、リーク量を調整することはできる。

また、線接触部は、シールリング本体の側面から、環状溝の非密封対象流体側の側壁面に向かって突出した略山状の形状をなすことも好適である。なお、シールリング本体とは、分離部を含んでいる。ここで、線接触という表現について説明する。線接触部においては、環状溝の非密封対象流体側の側壁面に対して、細長く連なったものとなるため、線接触と表現するもので、僅かに

幅を有するものとなる。現実的に、線接触部が環状溝の非密封対象流体側の側壁面に接触する場合、僅かな幅を持った面で接触することとなり(線接触部に僅かな幅を持たせる場合もある)が、従来のようにリング本体の側面全面で接触させる場合と区別するためにも線接触という表現を用いるものである。

また、分離部の一方側に設けられた線接触部は、分離部の他方側に設けられた線接触部よりも他方の部材側に設けられ、一方の部材が、分離部の他方側から該他方側の分離端部を介して一方側に向けて回転するように組付けられることも好適である。

これにより、分離部の一方側と他方側との線接触部間に形成されるリーク経路の方向と一方の部材の回転方向とを逆方向に設定することができる。リーク経路の方向と一方の部材の回転方向とが逆方向とは、リング本体の他方の部材側において、分離部の一方側と他方側との線接触部で形成される開口が一方の部材の回転方向を向いているということである。

したがって、密封対象流体中に存在する異物が分離部の線接触部間に送り込まれることを防止することができ、異物が線接触部間と、一方の部材の環状溝の側壁面との間に介在することを防止することができるので、側壁面の摩耗を防止することが可能となる。

この場合に、リング本体の他方の部材側において、線接触部が設けられた前記一方側の分離端部に周方向に突出する第1の円弧状凸部が設けられると共に、前記他方側の分離端部に該第1の円弧状凸部と嵌合する第1の円弧状凹部が設けられ、かつ、該第1の円弧状凸部には周方向に突出する第2の円弧状凸部が設けられると共に、該第1の円弧状凹部に該第2の円弧状凸部と嵌合

する第2の円弧状凹部を設けることも好適である。

ここで、第1の円弧状凸部は、一方の部材が分離部の他方側から分離端部を介して一方側に向けて回転するように組付けられた場合の該一方側の分離端部に設けられているということである。

これにより、分離部に方向性を持たせることができるので、一方の部材の回転方向に応じたシールリングの取り付け作業を、効率良く行うことが可能となる。

また、第2の円弧状凸部にまで線接触部が設けられていること が好ましい。

また、分離部の一方側の分離端部に周方向に突出する円弧状凸部が設けられるとともに、分離部の他方側の分離端部に該円弧状凸部と嵌合する円弧状凹部が設けられ、該円弧状凸部と該円弧状凹部とが嵌合するそれぞれの嵌合面のうち一方の面に、他方の面に線状に接触する突起を設けたことも好適である。

これにより、密封対象流体中に存在する異物が分離部に入り込んでしまったとしても、線状に接触している突起が異物を噛み込んでしまうようなことはない。仮に、異物を噛み込んでしまったとしても、線状に接触している部分に噛み込むこととなるので、異物は排出されやすい(噛み込み状態が解除されやすい)。この場合、突起の形状としては、例えば、他方の面に向かって肉厚が徐々に薄くなる断面略楔状であると好ましい。

したがって、密封対象流体中に存在する異物が分離部に入り込むようなことがあっても、異物が分離部に噛み込んでしまうようなことはなく、嵌合面での摩耗の発生を防止することが可能となる。また、異物が分離部に噛み込んでしまうことに起因する側壁

面の摩耗の発生を防止することが可能となる。

ここで、他方の面に線状に接触する突起は、円弧状凸部と円弧 状凹部とが嵌合するそれぞれの嵌合面のうち一方の面にのみ設 けてもよいし、それぞれの嵌合面に設けてもよい。

前記嵌合面は、軸に略垂直であって周方向に延びる面であることも好適である。

また、前記線接触部には、

前記分離部の一方側から他方側まで連続的に設けられ、前記環 状溝の非密封対象流体側の側壁面に線状に当接する第1の線接 触部と、

前記第1の線接触部よりも前記環状構の溝底側で、前記分離部の一方側から他方側まで連続的に設けられ、前記環状構の非密封対象流体側の側壁面に線状に当接する第2の線接触部と、

が設けられ、

前記分離部の一方側に設けられた線接触部とは、前記第1の線接触部であり、前記分離部の他方側に設けられた線接触部とは、 前記第2の線接触部であることも好適である。

上述したような分離部(合い口形状)の例としては、特殊ステップカットやステップカットを挙げることができる。

ここで、特殊ステップカットとは、シールリングにおける2つのシール面のいずれにもステップ状の分離部が形成される分離構造である。そして、分離部には、円周方向に伸びる分離面が含まれており、その分離端縁が、環状溝の非密封対象流体側の側壁面側に対するシール面において、ステップ状の分離部の一部として形成される。

一方、ステップカットとは、シールリングにおける2つのシー

ル面のうち環状溝の非密封対象流体側の側壁面側に対するシール面側にステップ状の分離部が形成される分離構造である。そして、分離部には、円周方向に伸びる分離面が含まれており、その分離端縁が、ステップ状の分離部の一部として形成される。

また、同心的に相対回転自在に組付けられる2部材とは、例えば、軸孔が設けられたハウジングと、この軸孔に挿入された軸とをいう。そして、環状溝は、ハウジングと軸とのどちらかに設けられるものであるが、両方に設けられていてもよい。

なお、上記各構成は、可能な限り組み合わせて採用することが できる。

## 図面の簡単な説明

図1は、本発明の第1の実施の形態に係るシールリングの平面図であり、

図2は、本発明の第1の実施の形態に係るシールリングの装着 した状態を示す一部破断斜視図であり、

- 図3は、図1に示すシールリングの3-3断面図であり、
- 図4は、図1に示すシールリングの4-4断面図であり、
- 図5は、図4のC部拡大図であり、
- 図6は、本発明の第1の実施の形態に係るシールリングの変形例を示す平面図であり、
  - 図7は、図6に示すシールリングの7-7断面図であり、
  - 図8は、図6に示すシールリングの8-8断面図であり、
- 図9は、本発明の第2の実施の形態に係るシールリングの装着 した状態を示す一部破断斜視図であり、
  - 図10は、分離部(図1に示すシールリングの3-3断面に相

当する) 断面図であり、

図11は、図1に示すシールリングの4-4断面に相当する断面図であり、

図12は、図11のH部拡大図であり、

図13は、本発明の第3の実施の形態において、問題点を説明するための概略図であり、

図14は、本発明の第3の実施の形態に係るシールリングの装着した状態を示す一部破断斜視図であり、

図15は、本発明の第3の実施の形態に係るシールリングの分離部の構成を説明するために分離部を離間させた状態を示す一部破断斜視図であり、

図16は、本発明の第4の実施の形態に係るシールリングの装 着した状態を示す一部破断斜視図であり、

図17は、本発明の第4の実施の形態に係るシールリングの分離部の構成を説明するために分離部を離間させた状態を示すー 部破断斜視図であり、

図18は、耐久試験装置の一例を示す概略図であり、

図19は、本発明の第5の実施の形態において、問題点を説明するための概略図であり、

図20は、本発明の第5の実施の形態に係るシールリングの装着した状態を示す一部破断斜視図であり、

図21は、本発明の第5の実施の形態に係るシールリングの分離部の構成を説明するために分離部を離間させた状態を示すー 部破断斜視図であり、

図22は、分離部(図1に示すシールリングの3-3断面に相当する)断面図であり、

図23は、本発明の第5の実施の形態に係るシールリングの装着した状態を示す一部破断上視図であり、

図24は、図23に示すシールリングのW部の拡大図であり、

図25は、本発明の第5の実施の形態において、リップ部が1 箇所設けられた場合を示す一部破断斜視図であり、

図26は、本発明の第5の実施の形態において、リップ部が1 箇所設けられた場合を示す一部破断上視図であり、

図27は、本発明の第6の実施の形態に係るシールリングの装着した状態を示す一部破断斜視図であり、

図28は、本発明の第6の実施の形態に係るシールリングの分離部の構成を説明するために分離部を離間させた状態を示す一部破断斜視図であり、

図29は、分離部(図1に示すシールリングの3-3断面に相当する)断面図であり、

図30は、本発明の第7の実施の形態に係るシールリングの平面図であり、

図31は、本発明の第7の実施の形態に係るシールリングの装着した状態を示す一部破断斜視図であり、

図32は、図30に示すシールリングの32-32断面図であり、

図33は、図30に示すシールリングの33-33断面図であり、

図34は、従来技術に係るシールリングを示す図であり、

図35は、従来技術に係るシールリングを示す図であり、

図36は、従来技術に係るシールリングを示す図であり、

図37は、従来技術に係るシールリングを示す図であり、

図38は、従来技術に係るシールリングを示す図であり、 図39は、従来技術に係るシールリングを示す図である。

# 発明を実施するための最良の形態

(第1の実施の形態)

図1~図5を参照して、本発明の第1の実施の形態に係るシールリング1について説明する。図1は本発明の第1の実施の形態に係るシールリング1の平面図、図2は本実施の形態に係るシールリング1の装着した状態を示す一部破断斜視図、図3は図1に示すシールリング1の3-3断面図、図4は図1に示すシールリング1の4-4断面図、図5は図4のC部拡大図である。

シールリング1は、軸孔が設けられた他方の部材としてのハウジング80と、この軸孔に挿入された一方の部材としての軸70との間の環状隙間をシールするためのものであり、軸70に設けられた環状溝71に装着されて使用されるものである。

そして、シールリング1は樹脂材料から形成されるもので、軸70に設けられた環状溝71の非密封対象流体側Aの側壁面72をシールするための第1シール部4と、ハウジング80に設けられた軸孔の内周面81をシールするための第2シール部3と、を備えている。

そして、密封対象流体側Oから非密封対象流体側Aに向けて、 図3中矢印P方向に圧力がかかると、シールリング1は非密封対 象流体側Aに押圧されるため、第1シール部4は環状溝71の側 壁面72を押圧し、また、第2シール部3は環状溝71に対向す る軸孔の内周面81を押圧し、それぞれの位置でシールする。

このようにして、密封対象流体の非密封対象流体側Aへの漏れ

を防止していた。

ここで、密封対象流体は、例えば潤滑油であり、特に自動車の変速機に利用される場合にはATFを指している。

また、シールリング1のリング本体には、図に示すように、周 方向の一ヶ所に組み込み性の向上等を目的として分離部2が設 けられている。

このような分離部2の形態として様々なものが知られているが、本実施の形態においては、リーク量が少なく、周囲温度の変化によっても好適に対応することのできるものとして、図示のように、2段ステップ状にカットされた特殊ステップカットを採用した。すなわち、図示のように、第1シール部4側と第2シール部3側のいずれにも、ステップ状の分離部が形成されている。

この特殊ステップカットは、分離された部分を介して一方側の外周側に、凸部21と凹部22を左右(軸方向)一対に備え、他方側にも凹部24と凸部23を左右一対に備えるものである。そして、凸部21と凹部24が嵌合し、凹部22と凸部23が嵌合するように構成されている。

この特殊ステップカットによれば、円周方向に垂直な面同士が円周方向に対して隙間(図2中、凸部21の先端面21aとこれに対向する凹部24の対向面24aによって形成される隙間27、及び凸部23の先端面とこれに対向する凹部22の対向面によって形成される隙間28,及び内周側の隙間29)を有しつつ、密封対象流体側Oと非密封対象流体側Aとを遮断する構成である。

つまり、凸部21と凹部24は、第2シール部3と同心的な分離面25において摺接し、かつ軸に垂直な分離面26においても

摺接するように構成されている。これにより、上述のような隙間27,隙間28及び隙間29を有していても、第2シール部3及び第1シール部4のいずれも分離部2によってシール面が途切れてしまう部分はない。

従って、リング本体が熱によって膨張して、隙間27,隙間28及び隙間29の間隔に変動が生じたとしても、密封状態を維持しつつ隙間の分だけ寸法の変化量を吸収できるため、周囲の温度変化に対しても密封性能を維持することができる。

そして、本実施の形態に係るシールリング1において、第1シール部4は、環状溝71の側壁面72に線状に接触する線接触部41により構成されている。

線接触部 4 1 は、シールリング 1 において分離部 2 が形成されていない領域においては、第 2 シール部 3 の非密封対象流体側 A から環状溝 7 1 の側壁面 7 2 側であって内径側(溝底側)に向かって傾斜する傾斜面 4 2 と、シールリング 1 の内周面 5 であって非密封対象流体側 A である角部から環状溝 7 1 の側壁面 7 2 側であって外径側(溝の開口部側)に向かって傾斜する傾斜面 4 3 とにより形成される山状形状部(突出部)により構成されている。

また、線接触部41は、凸部21において、第2シール部3の 非密封対象流体側Aから環状溝71の側壁面72側であって溝 底側に向かって傾斜する傾斜面42と、凸部21の分離面25の 非密封対象流体側Aである角部47から外径側に延びて形成される、凸部21の非密封対象流体側A端面48の外径側端部から 環状溝71の側壁面72側であって外径側に向かって傾斜する 傾斜面44とにより形成される山状形状部(突出部)により構成 されている。 また、線接触部41は、凹部24においては、凹部24の分離面25の非密封対象流体側Aである角部47から環状溝71の側壁面72側であって内径側に向かって傾斜する傾斜面45と、凹部24の内周面5であって非密封対象流体側Aである角部から環状溝71の側壁面72側であって外径側に向かって傾斜する傾斜面46とにより形成される山状形状部(突出部)により構成されている。

ここで、説明の便宜上、凸部21に設けられた線接触部41を 線接触部41 a、凹部24に設けられた線接触部41を線接触部 41 b、シールリング1において分離部2が形成されていない領域に設けられた線接触部41を線接触部41 c として説明する。

そして、線接触部41a,41b,41cは、第1シール部4において、連続的に設けられており、図に示すように、分離部2において線接触部41a,41bは、径方向に離れて設けられることにより、線接触部41a,41b間でリーク経路R(図2参照)を形成している。

ここで、図3を用いて、シールリングの分離部における線接触 部の断面形状について説明する。

図 3 において、線接触部 4 1 a , 4 1 b 間の径方向の長さを a 、 凸部 2 1 の非密封対象流体側 A 端面 4 8 の径方向長さを b 、線接 触部 4 1 から凸部 2 1 の非密封対象流体側 A 端面 4 8 までの軸 方向の長さを c 、寸法 a , b 及び c により決定される断面部を S 、 第 2 シール部 3 から線接触部 4 1 a (または線接触部 4 1 b) ま での径方向の長さを l 、軸に垂直な面に対して傾斜面 4 3 がなす 角度を  $\theta$  1、軸に垂直な面に対して傾斜面 4 2 がなす角度を  $\theta$  2 、 としている。 そして、寸法a, b及びcにより決定される断面部Sは、線接触部41a,41bと凸部21の非密封対象流体側A端面48と環状溝71の側壁面72とにより形成される空間の径方向の断面であり、すなわち、分離部2において線接触部41a,41bが径方向に離れて設けられることにより形成されるリーク経路の断面である。従って、この断面部Sの面積を適宜調整することにより、リーク量を制御することが可能となる。

断面部Sの面積を調整するということは、すなわち、寸法 a,b及び c を調整することである。

寸法 a, b 及び c はリーク量を低減する観点からは小さい方が 望ましいが、小さすぎると密封対象流体中の異物が通過すること ができなくなる。

従って、寸法 b 及び c は、0.1~0.5 m m、好ましくは、0.15~0.3 m m が適当である。また、異物の通過しやすさと、リーク量の低減とを考慮すると、寸法 b と寸法 c とを略等しくすることが望ましい。

また、寸法aを寸法bよりも若干大きくして、リーク経路側面にテーパをつけることによって、成形時の離型性を良好にしている。

また、寸法1は、軸とシールリングとの相対回転によって生じる引き摺りトルクを低減する上では小さいことが望ましいが、小さすぎると、線接触部41において、環状溝71の側壁面72に当接せずにハウジング80の軸孔と軸70との間の環状隙間に位置してしまう可能性があり、すなわち、シールリング側面と、環状溝71の側壁面72との線接触部分に隙間が生じてしまい、リーク量が増大する虞がある。

従って、ハウジング内径寸法をH、軸外径寸法をJ、j=0. 1~0.3 mmとした場合に、

1 = H - J + j

程度とするのが適当である。

また、シールリングが密封対象流体の圧力によりねじれて変形してしまう虞がある。シールリング側面の角度  $\theta$  1 及び  $\theta$  2 が小さすぎると、シールリングが密封対象流体の圧力によりねじれて変形してしまった場合に、線接触状態を保てなくなることが考えられる。また、シールリング側面の角度  $\theta$  1 及び  $\theta$  2 が大きすぎる場合には、シールリングの断面積が減少してしまうので、シールリングの成形が困難となってしまう。

従って、角度  $\theta$  1 及び  $\theta$  2 は、5  $\sim$  2 0 度とすることが望ましい。

本実施の形態では、図1,2に示すように、シールリング1において分離部2が形成されていない領域から凹部24にかけて、線接触部41はリング側面の外周側に位置する線接触部41cから内周側に位置する線接触部41bへ移行する移行部41dを経て設けられているが、これに限らず、凸部21と凹部24とに設けられた線接触部41a,41bが周上で重ならない、すなわち径方向に離れた状態で、線接触部41a,41bが、凸部2

1から凹部24まで全周にわたって連続的に設けられていればよく、移行部の位置や形状、また移行部の有無は問わない。

また、本実施の形態では、凸部21と凹部24とにおいて、それぞれ周方向の分離端部まで線接触部41が設けられることにより、径方向に投影した場合に凸部21と凹部24とに設けられた線接触部41a,41bがそれぞれ重なるようにしているが、これに限るものではない。

すなわち、凸部 2 1 と凹部 2 4 とにおいて、それぞれ周方向の分離端部まで線接触部が設けられていなくてもよく、分離部 2 の断面形状において、リーク経路を構成する断面部 S が形成されていればよい。また、径方向に投影した場合に凸部 2 1 と凹部 2 4 とに設けられた線接触部が重ならなくても、凸部 2 1 と凹部 2 4 とに設けられた線接触部が径方向に離れていれば、リーク経路は形成されるので、断面部 S が形成されたものとして、断面部 S を調整することにより、リーク量を制御可能である。

ここで、離型性の向上のため、図6~8に示すように、内周側に径方向の面が平坦となる平坦面Mを設けてもよい。

図6は離型性を向上させたシールリング1Aを示す平面図、図7は図6に示すシールリング1Aの7-7断面図、図8は図6に示すシールリング1Aの8-8断面図である。

離型時に、この平坦面Mに離型用の突き出しピンを当接させることにより、線接触部41を構成する傾斜面に突き出しピンが当接することがないので、シールリングの形状を損なうことなく離型することが可能となる。

また、シールリング1を構成する材料としては、耐熱性樹脂と 充填材からなる樹脂組成物を適用することができる。 ここで、耐熱樹脂としては、例えば、ポリシアノアリールエーテル系樹脂(PEN), ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)樹脂等の芳香族ポリエーテルケトン樹脂, 芳香族系熱可塑性ポリイミド樹脂, ポリアミド4ー6系樹脂, ポリフェニレンサルファイド系樹脂, ポリテトラフロロエチレン系樹脂などの耐熱性, 耐燃性, 耐薬品性に優れ、優れた機械的性質を示す樹脂が挙げられる。

なお、充填材は、材料の機械的強度の向上、耐摩耗性の向上、低摩擦特性の付与等を目的に配合されるものであり、特に限定されるものではない。

このように構成されるシールリングにおいては、第1シール部4を、環状溝71の側壁面72に線状に接触する線接触部としているので、摺動部の受圧面積を減らすことができる。従って、潤滑油による潤滑膜の形成を良好とすることができ、回転摺動フリクションの低減を図ることができる。また、仮に摺動部に異物が入り込んだとしても容易に排出させることできる。

さらに、線接触部が分離部において径方向に離れて設けられていることにより形成される隙間の大きさにより、リーク量を制御することが可能となる。

線接触部が分離部において径方向に離れて設けられていることにより形成される隙間の大きさとは、上述した断面部Sであり、すなわち寸法a, b及びcを調整することにより、リーク量を制御することができる。

さらに、線接触部を径方向に投影した場合に凸部21と凹部24とに設けられた線接触部41a,41bがそれぞれ重なるように設けることにより、線接触部41a,41bと凸部21の非密

封対象流体側A端面48と環状溝71の側壁面72とにより形成された空間が柱状となり、すなわち、リーク経路Rが柱状となり、この領域の通油抵抗を大きくすることができるので、よりリーク量を低減させることが可能となる。

また、この領域、すなわち線接触部を径方向に投影した場合に 凸部21と凹部24とに設けられた線接触部41a,41bが重 なる周方向の長さを調整することにより、リーク量を制御するこ とができる。

例えば、従来技術の項で図41,42に示したシールリング4 00に対して同等のリーク経路断面積を設定した場合において も、リーク量をより少なくすることが可能となる。

(第2の実施の形態)

図9~図12を参照して、本発明の第2の実施の形態に係るシールリング1Bについて説明する。図9は本実施の形態に係るシールリング1Bの装着した状態を示す一部破断斜視図、図10は分離部(図1に示すシールリング1の3-3断面に相当する)の断面図、図11は図1に示すシールリングの4-4断面に相当する断面図、図12は図11のH部拡大図である。

本実施の形態では、第1の実施の形態に係るシールリング1に対して、断面形状を略矩形状とし、断面略矩形状のシールリングの非密封対象流体側Aの側面に、環状溝71の側壁面72に線状に接触する線接触部を設けたものである。なお、第1の実施の形態と同様の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。

本実施の形態に係るシールリング1Bにおいて、第1シール部4は、断面略矩形状のシールリングの非密封対象流体側Aの側面

から環状溝71の側壁面72に向かって突出して、側壁面72に 線状に接触する線接触部41により構成されている。

シールリング1Bにおいて、線接触部41は、分離部2が形成されていない領域においては、第2シール部3の非密封対象流体側Aから内径側に長さ1の位置に、環状溝71の側壁面72に向かって突出する山状形状部により構成されている。

また、線接触部41は、凸部21において、第2シール部3の 非密封対象流体側Aから内径側に長さ1の位置に、環状溝71の 側壁面72に向かって突出する山状形状部により構成されている。

また、線接触部41は、凹部24においては、凹部24の分離面25の非密封対象流体側Aであって、シールリングの非密封対象流体側A側面から突出する山状形状部により構成されている。

ここで、第1の実施の形態と同様に、凸部21に設けられた線接触部41を線接触部41a、凹部24に設けられた線接触部41を線接触部41b、シールリング1Bにおいて分離部2が形成されていない領域に設けられた線接触部41を線接触部41cとして説明する。

そして、線接触部41a,41b,41cは、第1シール部4において、連続的に設けられており、図に示すように、分離部2において線接触部41a,41bは、径方向に離れて設けられることにより、線接触部41a,41b間でリーク経路R(図9参照)を形成している。

ここで、図10を用いて、シールリングの分離部における線接 触部の断面形状について説明する。

図10において、線接触部41a,41b間の径方向の長さを

a、凸部 2 1 の非密封対象流体側Aの側面において、内径側端部の角部 4 7 から線接触部 4 1 a の山状形状の立ち上がり(側面と山状形状部との境界)までの端面 4 8 の径方向の長さを b、線接触部 4 1 から凸部 2 1 の非密封対象流体側Aの端面 4 8 までの軸方向の長さを c、寸法 a, b 及び c により決定される断面部を S、第 2 シール部 3 から線接触部 4 1 a (または線接触部 4 1 c)までの径方向の長さを 1、としている。

そして、寸法a,b及びcにより決定される断面部Sの面積を 適宜調整することにより、リーク量を制御することが可能となる。

断面部Sの面積を調整するということは、すなわち、寸法 a,b及び c を調整することである。ここで、寸法 a,寸法 b,寸法 c及び寸法 l については、第 1 の実施の形態と同様である。

図12は図11のH部の拡大図であり、線接触部41を拡大したものである。図に示すように、線接触部41の先端は径方向に所定の幅を持ち、その幅1 s は、リーク量抑制と異物排出性を考慮して、 $0.05\sim0.3$  mm、好ましくは、 $0.1\sim0.2$  m m とするとよい。また、線接触部41の両端のR 0.1 以下に面取りされていることが好ましい。

また、線接触部 4 1 を構成する山状形状部のリング側面からの立ち上がりの角度  $\beta$  は、離型性を考慮すると、9 0 度 <  $\beta$  < 1 8 0 度、好ましくは、9 5 度 <  $\beta$  < 1 2 0 度が適当である。

以上のように本実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。さらに、断面略矩形状のシールリングの側面に線接触部を設けたので、型の加工が簡易となり、第1の実施の形態の図6~8に示したような平坦面を設けることなく離型性も向上する。

# (実施例1)

第1の実施の形態に係るシールリングについて、より具体的な 実施例について説明する。

まず、比較例1として、数種類の充填材を配合したポリエーテルエーテルケトン(PEEK)を用いて射出成形した断面略矩形状のシールリング100(従来技術の項で説明した図34,35に示すシールリング)を使用した。

そして、本実施例では、比較例1として成形されたシールリング100に追加工を施し、第1の実施の形態においで図1~5に示したシールリング1を得た。

ここで、シールリング 1 の各部の寸法は、シールリング外径 =  $47.85\,\mathrm{mm}$  , シールリング肉厚 =  $1.9\,\mathrm{mm}$  , シールリング高さ =  $2\,\mathrm{mm}$  ,  $1=0.6\,\mathrm{mm}$  ,  $\theta$  1 = 約  $15\,\mathrm{g}$  ,  $\theta$  2 = 約  $15\,\mathrm{g}$  ,  $\theta$  =  $0.25\,\mathrm{mm}$  ,  $c=0.25\,\mathrm{mm}$  , 1 s =  $0.2\,\mathrm{mm}$  に設定した。

また、比較例2として、比較例1として成形されたシールリング100に追加工を施したシールリング400(従来技術の項で説明した図38,39に示すシールリング)を使用した。

なお、シールリング外径、肉厚、高さは、本実施例,比較例 1,2 とも同じであり、また、分離部(合い口形状)は本実施例,比較例 1,2 とも特殊ステップカットである。

これら3種類のシールリングを用いて、耐久試験を行った。

条件としては、流入油温=80℃ , 油圧=1.3MPa , 軸回転数=4000rpm , 周速=10m/s , 油種=ATF , 軸側面の材質=ADC12 , ハウジング材質=S45C ,試験時間 144時間 とし、異物として24時間ごとに、

JIS Z 8901 試験用ダスト 7種(関東ローム) 1 0mgをシールリング装着部直前の配管に投入した。

試験結果を表1に示す。なお、1000 cc/min=1 l/minである。

(表1)

	アルミ軸側面 最大摩耗深さ (μm)	試験開始時の リーク量 (cc/min)	試験終了時の リーク量 (cc/min)	備考
実施例	3~4	,130 <b>~</b> 140	130~140	
比較例1	500~1400	10~20	1000以上	リーク量大により30hで中断
比較例2	2~4	300~400	300~400	

表1に示されるように、本実施例は、比較例1よりアルミ軸摩 耗深さが格段に少なく、また、比較例2と比べて、半分以下のリ ーク量で、同程度のアルミ軸摩耗深さを実現していることが確認 された。

### (第3の実施の形態)

以下に、本発明の第3の実施の形態に係るシールリング1Cについて説明する。

シールリングの取り扱い時において、例えばシールリングを搬送する際や、シールリングを2部材間の環状隙間に組み付ける際に、シールリングに打痕や圧痕などの傷がついてしまう場合がある。特に、分離部を有するシールリングにおいては、分離部の端部に傷がつく可能性がある。

図13は、問題点を説明するための概略図である。

例えば、第1の実施の形態に係るシールリング1においては、

図13に示す I 部に打痕や圧痕などの傷がついてしまった場合には、その傷がついてしまった部分から線接触部 4 1 a, 4 1 b間へ、密封対象流体中に存在する異物が侵入しやすくなってしまう。

シールリング1においては、分離部2において線接触部41 a, 41 bは、径方向に離れて設けられることにより、線接触部41 a, 41 b間でリーク経路Rを形成しており、このリーク経路Rと、軸の回転方向が同方向となった場合、すなわち、シールリングに対する軸の摺動方向が図13に示すJ方向である場合には、密封対象流体中に存在する異物が線接触部41 a, 41 b間に送り込まれ易くなってしまう。

特に軸が軟質金属の場合であって、シールリングに対する軸の 摺動方向が図13に示すJ方向である場合には、線接触部41a, 41b間に送り込まれた異物がシールリング1の線接触部41 a,41b間と、軸70の環状溝71の側壁面72との間に介在 してしまうことにより側壁面72の摩耗が顕著となってしまう ことが懸念される。

そこで、シールリング1の分離部2の構成においては、線接触部41a,41b間形成されるリーク経路Rと軸の回転方向とが逆方向、すなわち軸70の摺動方向が図13に示すK方向となるように構成されることが好ましい。すなわち、非密封対象流体側Aの側壁面72をシールするための凸部21が、軸70の摺動方向の下流側に位置するようにシールリングを装着するとよい。

ここで、シールリングは通常、複数個が一組で使用されるため、 軸の回転方向に応じたシールリングの取り付け作業は、作業効率 の低下を招くことが懸念される。 本実施の形態においては、分離部2の内周側の部分に対して外 周側の部分を周方向に突出させた凸状部と、分離部の内周側の部 分に対して外周側の部分を周方向に凹ませて該凸状部と嵌合す る凹状部と、を設けることにより、第1の実施の形態に係るシー ルリング1に対して、分離部に方向性を持たせたシールリング1 Cについて説明するものである。

図14は本発明の第3の実施の形態に係るシールリング1Cの装着した状態を示す一部破断斜視図、図15は本実施の形態に係るシールリング1Cの分離部の構成を説明するために分離部を離間させた状態を示す一部破断斜視図である。なお、第1の実施の形態と同様の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。

本実施の形態に係るシールリング1 Cの分離部 2 において採用した特殊ステップカットは、リング本体の外周側において、分離部 2 の一方側をリング本体の内周側端部 2 c に対して周方向に突出した凸状部 2 a とし、他方側をリング本体の内周側端部 2 c に対して凹ませて凸状部 2 a が嵌合する凹状部 2 b とするものである。ここで、凸状部 2 a は第 1 の円弧状凸部を構成し、凹状部 2 b は第 1 の円弧状凹部を構成している。

そして、凸状部2aにおいては、第1の実施の形態に係るシールリング1同様、凸部21と凹部22を左右(軸方向)一対に備え、凹状部2bにおいては、凹部24と凸部23を左右一対に備えるものである。そして、シールリング1Cの外周側においては、凸部21と凹部24が嵌合し、凹部22と凸部23が嵌合するように構成されている。ここで、凸部21は第2の円弧状凸部を構成し、凹部24は第2の円弧状凹部を構成している。

本実施の形態に係るシールリング1 Cにおいて、第1シール部4は、環状溝71の側壁面72に線状に接触する線接触部41により構成されている。これは、シールリング1と同様であり、線接触部41を構成する線接触部41a,41b,41cは、第1シール部4において連続的に設けられており、分離部2において線接触部41a,41bは、径方向に離れて設けられることにより、線接触部41a,41b間でリーク経路R(図14参照)を形成している。

ここで、シールリング1Cの分離部2における線接触部の断面 形状においてもシールリング1と同様である。

従って、本実施の形態においては、第1の実施の形態と同様の 効果を得ることができる。

そして、本実施の形態の特徴としては、シールリングの装着の際に、シールリング1Cを軸70の回転方向に対応させて軸70の環状溝71に装着するものである。

すなわち、軸70の回転方向下流側に凸状部2aが位置し、かつ、凸状部2aにおいて線接触部41を構成する凸部21が、軸70に設けられた環状溝71の非密封対象流体側Aの側壁面72側に位置するように設けるものである。

このように、図14において、リング本体に対して軸70がK 方向に回転する回転方向下流側に凸部21を設けることにより、 線接触部41a,41b間のリーク経路Rの方向と軸の回転方向 とが逆方向になる。リーク経路Rの方向と軸の回転方向とが逆方 向とは、リング本体の内周側において、線接触部41a,41b で形成される開口が軸の回転方向であるK方向を向いていると いうことである。 これにより、I 部に打痕や圧痕などの傷がついた状態でシール リングが装着されたとしても、密封対象流体中に存在する異物が、 軸の回転により線接触部 4 1 a, 4 1 b間に送り込まれることは ない。

したがって、異物がシールリング1 Cの線接触部 4 1 a, 4 1 b 間と、軸 7 0 の環状溝 7 1 の側壁面 7 2 との間に介在することを防止することができるので、側壁面 7 2 の摩耗を防止することが可能となる。

さらに、シールリング1 Cの分離部2においては、リング本体の外周側において、内周側端部2 cに対して、突出した凸状部2 a と、凹ませた凹状部2 b とを設けることにより、第1 の実施の形態に係るシールリング1 のように、分離部が略対象形状ではなく、方向性を備えることとなり、シールリングの装着時には、凸状部2 a を軸の回転方向下流側にして確実に装着することが可能となる。

ここで、凸状部2aにおいて突出した凸部21が非密封対象流体側Aとなるようにすることが好ましい。しかし、本実施の形態では、リング本体の外周側を凸状としているので、凹部22が非密封対象流体側Aになっても、線接触部間のリーク経路Rの方向と軸の回転方向とが逆方向になり、異物の侵入の防止及び側壁面72の摩耗の防止が可能となる。

したがって、凸状部2aを軸の回転方向下流側に装着することにより、確実に異物の侵入の防止及び側壁面72の摩耗の防止が可能となる。さらに、軸の回転方向に応じたシールリングの取り付け作業を、効率良く行うことが可能となる。

ここで、凸部21と凹部22(または、これにそれぞれ嵌合す

る凹部24と凸部23)においては、周方向の寸法差が大きいほど、すなわち凸部21が周方向に突出しているほど、密封対象流体のリーク量を少なくすることができるが、リーク量に対するこの部分の影響度は、第1の実施の形態で説明した断面部Sと比較すると小さいので、特に規定する必要はない。

また、シールリング1Cにおいても、図6~8を用いて説明したシールリング1Aのように、内周側に径方向の面が平坦となる平坦面Mを設けることにより、離型性の向上を図ることが可能である。

### (第4の実施の形態)

以下に、本発明の第4の実施の形態に係るシールリング1Dについて説明する。

図16は本発明の第4の実施の形態に係るシールリング1Dの装着した状態を示す一部破断斜視図、図17は本実施の形態に係るシールリング1Dの分離部の構成を説明するために分離部を離間させた状態を示す一部破断斜視図である。なお、上述した実施の形態と同様の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。

本実施の形態では、第3の実施の形態に係るシールリング1Cに対して、第2の実施の形態で説明したシールリング1Bのように断面形状を略矩形状とし、断面略矩形状のシールリングの非密封対象流体側Aの側面に、環状溝71の側壁面72に線状に接触する線接触部を設けたものである。

すなわち、本実施の形態に係るシールリング1Dにおいては、 断面略矩形状であり、かつ、第3の実施の形態に係るシールリン グ1C同様、分離部2の内周側の部分に対して外周側を周方向に 突出させた凸状部と、分離部の内周側の部分に対して外周側を周 方向に凹ませて凸状部と嵌合する凹状部と、を設けることにより、 第2の実施の形態に係るシールリング1Bに対して、分離部に方 向性を持たせたものである。

### (実施例2)

第3の実施の形態に係るシールリングについて、より具体的な 実施例について説明する。

まず、比較例として、実施例1と同様にして第1の実施の形態において図1~5に示したシールリング1を得た。

そして、本実施例では、数種類の充填材を配合したポリエーテルエーテルケトン(PEEK)を用いて射出成形した後、追加工を施すことにより、第3の実施の形態において図14~15に示したシールリング1Cを得た。

なお、シールリングの各部の寸法は、本実施例, 比較例とも同じで実施例1と同様である。

さらに、本実施例のシールリングにおいては、図14に示すI部に打痕を付与し、比較例のシールリングにおいては、図13に示すI部に打痕を付与した。

これら2種類のシールリングを用いて、耐久試験装置により耐 久試験を行った。試料は、一度の試験で2個使用し、その試料間 に油圧を供給した。

図18は、耐久試験装置の一例を示す概略図である。

図18に示す耐久試験装置90には、ハウジング91と、ハウジング91内周に回転自在に装着される軸93a,93bとが設けられている。

軸93a,93bの外周には、シールリングサンプルSを装着

するリング溝92a, 92bが設けられ、軸93aと軸93bとの間の空間が試験用の油が導入される油室94となっており、油 圧導入口95から油室94に油圧が導入されるようになっている。

そして、シールリングサンプルSを軸93a,93bのリング 溝92a,92bに装着し油圧をかけると、それぞれのシールリ ングサンプルSのリング側面S1が溝側面92c,92dに、リ ング外周面S2がハウジング91に押し付けられ油をシールす る。

実施例1と同様の条件として行った試験結果を表2に示す。 (表2)

	シールリング 取付位置	アルミ軸側面 最大摩耗深さ (μm)	試験開始時の リーク量 (cc/min)	試験終了時の リーク量 (cc/min)	軸の摺動方向
実施例	リング溝 202a	2	120	120	図14の方向K
	リング溝 202b	4	130	130	図14の方向K
比較例	リング溝 202a	150	140	1000以上	図13の方向J
	リング溝 202b	2	140	140	図13の方向K

表 2 に示されるように、本実施例は、比較例よりアルミ軸摩耗 深さが格段に少なくできることが確認された。

(第5の実施の形態)

以下、本発明の第5の実施の形態に係るシールリング1Eについて説明する。

シールリングの使用時においては、密封対象流体中に存在する 異物が分離部2に入り込んでしまうことが懸念されている。 図19は、問題点を説明するための概略図である。

例えば、第1の実施の形態に係るシールリング1において、異物が分離部2に入り込み、その状態が継続される、すなわち異物が分離部2に噛み込んでしまうようなことがあると、図19Bにおいてハッチングで示す面Qが異物により密封対象流体側Oに押されて線接触部41b(図19Aに示すT部)が側壁面72に接触しない状態となってしまい、その結果、密封対象流体中に存在する異物が、線接触部41b(図19Aに示すT部)と側壁面72との間に滞留してしまい、特に軸が軟質金属の場合には、側壁面72を摩耗させる不具合が生じる可能性がある。また、分離部2に噛み込まれた異物により面Qで過大な摩耗が生じる可能性がある。

本実施の形態においては、分離部2に異物が入り込んでしまった場合でも、異物を噛み込みにくく、また、異物を排出しやすい構成のシールリング1Eについて説明するものである。

図20は本発明の第5の実施の形態に係るシールリング1Eの装着した状態を示す一部破断斜視図、図21は本実施の形態に係るシールリング1Eの分離部の構成を説明するために分離部を離間させた状態を示す一部破断斜視図、図22は分離部(図1に示すシールリングの3-3断面に相当する)断面図、図23は本実施の形態に係るシールリングの装着した状態を示す一部破断上視図、図24は図23に示すシールリングのW部の拡大図である。なお、上述した実施の形態と同様の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。

本実施の形態に係るシールリング1 E は、第1の実施の形態に 係るシールリング1 同様、ステップ状(特殊ステップカット)の 分離部が形成されて、分離された部分を介して一方の側の外周側に、凸部21と凹部22を左右(軸方向)一対に備え、他方の側にも凹部24と凸部23を左右一対に備えるものである。そして、凸部21と凹部24が嵌合し、凹部22と凸部23が嵌合するように構成されている。ここで、凸部21は円弧状凸部を構成し、凹部24は円弧状凹部を構成している。

ここで、シールリング1Eの分離部2における線接触部の断面 形状を図22に示しているが、各寸法については、シールリング 1と同様である(図3参照)。

従って、本実施の形態においては、第1の実施の形態と同様の 効果を得ることができる。

そして、本実施の形態の特徴として、凸部21及び凸部23には、凸部と凹部とが嵌合する嵌合面のうち、軸に垂直な分離面26において、それぞれ対向面に向けて突出し該対向面に線状に接触する突起が設けられている。

この突起とは、図20,21に示すように、凸部21においては、凸部23に対向し軸に垂直な分離面26aにおいて、軸方向凸部23側に向けて離れるにしたがって肉厚が徐々に薄くなる断面略楔状のリップ部26bである。また、凸部23においては、凸部21に対向し軸に垂直な分離面26cにおいて、軸方向凸部21側に向けて離れるにしたがって肉厚が徐々に薄くなる断面略楔状のリップ部26dである。

そして、リップ部 2 6 b, 2 6 dは、それぞれ対向する分離面 2 6 c, 2 6 a の略径方向において略全域にわたって線状に接触 するように設けられており、密封対象流体側 O から油圧 P がかかった場合には、リップ部 2 6 b, 2 6 dは、それぞれ分離面 2 6

c, 26 a に圧接されて線状に密封接触することとなる。

これにより、異物が分離部2に入り込んでしまったとしても、 分離面26a,26c間は線状に接触しているので、分離面26 a,26c間に異物が噛み込んでしまうことはない。仮に、異物 を噛み込んでしまったとしても、線状に接触している部分に噛み 込むこととなるので、異物は排出されやすい(噛み込み状態が解 除されやすい)。

したがって、密封対象流体中に存在する異物が分離部2に入り込んでも、異物が分離部2に噛み込んでしまうようなことはなく、例えば、図19Bにおいてハッチングで示す面Qが異物により密封対象流体側Oに押されて線接触部41b(図19Aに示すT部)が側壁面72に接触しない状態となるようなこともない。

したがって、異物が線接触部41bと側壁面72との間に滞留することにより側壁面72を摩耗させる不具合を防止することが可能となる。また、異物が分離部2に噛み込まれることを防止することができるので、分離面26a,26c(図19Bで示した面Qに相当)で過大な摩耗の発生を防止することが可能となる。

ここで、本実施の形態では、リップ部 26b, 26dの突出高さ寸法 d  $\delta$  0.  $15\sim0$ . 2mmとしている。寸法 d は、密封対象流体中に存在する異物の大きさを考慮して設定されれば、この限りではない。

また、リップ部 26b, 26d の先端の角度  $\theta$  3 (図 24A 参照) は、成形性や耐久性を考慮すると、 $20 \sim 120$  度、好ましくは、 $60 \sim 90$  度とするとよい。

リップ部26b,26dの先端の形状は、R形状となっていて もよいが、型の加工性を考慮すると、図24Bに示すような平坦 部を設けた略台形形状でもよく、この場合の角度  $\theta$  4,  $\theta$  5 は、離型性を考慮すると、90~180度、好ましくは、95~120度とするとよい。平坦部の寸法 f は、型の加工性及び異物の排出性を考慮すると、0.1~0.5 mm、好ましくは、0.15~0.3 mmとするとよい。

また、凸部 21, 23 の周方向の先端から、リップ部 26b, 26d までの周方向における寸法 e は、特に限定されるものではないが、シール性を考慮した場合には、できるだけ小さい方が好ましく、 $0\sim1$  mm、好ましくは、 $0\sim0$ . 5 mmとするとよい。

図20,21に示すシールリングにおいては、凸部21及び凸部23それぞれに突起を設けているが、これに限らず、凸部21及び凸部23のいずれか一方に設けられていてもよい。図25,26は、凸部21のみにリップ部26bが設けられた場合を示している。

リップ部が1箇所であれば、噛み込んだ異物がリップ部間に滞留してしまうようなこともなく、異物の排出性がより向上する。 また、組付け性を考慮した場合において、リップ部は1箇所の方がよい。

また、本実施の形態においては、軸に垂直な分離面 2 6 において、それぞれ対向面に向けて突出し該対向面に線状に接触する突起を設けたが、第 2 シール部 3 と同心的な分離面 2 5 においても、突起を設けて線状に接触するようにしてもよい。

また、シールリング1Eにおいても、図6~8を用いて説明したシールリング1Aのように、内周側に径方向の面が平坦となる平坦面Mを設けることにより、離型性の向上を図ることが可能である。

なお、これまでの説明においては、第1の実施の形態に係るシールリング1同様のステップ状(特殊ステップカット)の分離部が形成されたシールリングについて説明したが、これに限らず、第3の実施の形態に係るシールリング1C同様のステップ状(特殊ステップカット)の分離部が形成されたシールリングにおいて、本実施の形態を適用しても好適である。

(第6の実施の形態)

以下、本発明の第6の実施の形態に係るシールリング1Fについて説明する。

図27は本発明の第6の実施の形態に係るシールリング1Fの装着した状態を示す一部破断斜視図、図28は本実施の形態に係るシールリング1Fの分離部の構成を説明するために分離部を離間させた状態を示す一部破断斜視図、図29は分離部(図1に示すシールリングの3-3断面に相当する)断面図である。なお、上述した実施の形態と同様の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。

本実施の形態では、第5の実施の形態に係るシールリング1E に対して、第2の実施の形態で説明したシールリング1Bのよう に断面形状を略矩形状とし、断面略矩形状のシールリングの非密 封対象流体側Aの側面に、環状溝71の側壁面72に線状に接触 する線接触部を設けたものである。

すなわち、本実施の形態に係るシールリング1Fは、断面略矩形状であり、かつ、第5の実施の形態に係るシールリング1E同様、ステップ状(特殊ステップカット)の分離部が形成されて、分離された部分を介して一方の側の外周側に、凸部21と凹部22を左右(軸方向)一対に備え、他方の側にも凹部24と凸部2

3を左右一対に備えるものである。そして、凸部21と凹部24 が嵌合し、凹部22と凸部23が嵌合するように構成されている。

ここで、シールリング1Fの分離部2における線接触部の断面 形状を図29に示しているが、各寸法については、シールリング 1Bと同様である(図11参照)。

なお、本実施の形態においては、第2の実施の形態に係るシールリング1B同様のステップ状(特殊ステップカット)の分離部が形成されたシールリングについて説明したが、これに限らず、第4の実施の形態に係るシールリング1D同様のステップ状(特殊ステップカット)の分離部が形成されたシールリングにおいて、本実施の形態を適用しても好適である。

### (実施例3)

第6の実施の形態に係るシールリングについて、より具体的な 実施例について説明する。

まず、比較例として、数種類の充填材を配合したポリエーテルエーテルケトン(PEEK)を用いて射出成形して、第2の実施の形態において図9~12に示した断面略矩形状のシールリング1Bを使用した。

そして、本実施例では、比較例として成形されたシールリング に追加工を施し、第6の実施の形態において図27~29に示し たシールリング1Fを得た。

ここで、シールリング 1 F の各部の寸法は、シールリング外径  $=47.85\,\mathrm{mm}$  , シールリング肉厚  $=1.9\,\mathrm{mm}$  , シールリング高さ  $=2\,\mathrm{mm}$  ,  $1=0.6\,\mathrm{mm}$  ,  $\beta=約116$ 度 ,  $b=0.2\,\mathrm{mm}$  ,  $c=0.2\,\mathrm{mm}$  ,  $1\,\mathrm{s}=0.2\,\mathrm{mm}$  ,  $0\,\mathrm{d}=0.2\,\mathrm{mm}$  ,  $0\,\mathrm{d}=0.2\,\mathrm{mm}$ 

f = 0. 2 mmに設定した。

なお、シールリングの各部の寸法は、本実施例, 比較例とも同 じである。

これら2種類のシールリングを用いて、耐久試験装置により耐 久試験 (摩耗加速試験)を行った。

本実施例においては、実施例2で説明した図18に示す耐久試験装置90を用いた。

条件としては、実施例1,2と同様であって、異物として24時間ごとに、JIS Z 8901 試験用ダスト 7種(関東ローム) 10mgをシールリング装着部直前の配管に投入した。

さらに、本実施例では、シールリングの分離部の嵌合面、すなわち、分離面 2 6 a , 2 6 c 間に、JIS Z 8 9 0 1 試験用ダスト 7種 1 m g を塗布した。

試料は、一度の試験で2個使用し、その試料間に油圧を供給した。そして、実施例、比較例ともに、10試料について試験を実施した(すなわち、試験回数は5回)。

実施例では、10試料中10の試料で摩耗深さは10μm以下となり、著しいアルミ軸側面の摩耗は見られなかった。一方、比較例では、10試料中8の試料で摩耗深さが10μm以下を保持したが、残る10試料中2の試料で著しい摩耗が発生した。

10試料中、実施例ではアルミ軸側面の摩耗深さが大きかった 2つの試料の試験結果と、比較例では顕著な摩耗を示した2つの 試料の試験結果とを表3に示す。

(表3)

	シールリング 取付位置	アルミ軸側面 最大摩耗深さ (μm)	試験開始時の リーク量 (cc/min)	試験終了時の リーク量 (cc/min)
実施例	リング溝 202a	6	170	150
	リング溝 202b	5	160	150
比較例	リング溝 202a	54	160	240
	リング溝 202b	46	150	250

表3に示されるように、本実施例では、比較例に比べて顕著な 摩耗発生の頻度を低減することが可能となり、耐摩耗性能の再現 性の向上を図ることが可能となる。

# (第7の実施の形態)

図30~図33を参照して、本発明の第7の実施の形態に係る シールリング1Gについて説明する。

図30は本発明の第7の実施の形態に係るシールリング1Gの平面図、図31は本実施の形態に係るシールリング1Gの装着した状態を示す一部破断斜視図、図32は図30に示すシールリング1Gの32-32断面図、図33は図30に示すシールリングの33-33断面図である。なお、上述した実施の形態と同様の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略している。

上述した実施の形態では、第1シール部4は、環状溝71の側壁面72に線状に接触する1つの(1本の)線接触部41により構成していたが、本実施の形態では、2つの(2本の)線接触部により構成するものである。

すなわち、本実施の形態に係るシールリング1Gにおいて、第 1シール部4は、断面略矩形状のシールリングの非密封対象流体 側Aの側面から環状溝71の側壁面72に向かって突出して、側 壁面72に線状に接触する2つの線接触部(第1の線接触部14 1及び第2の線接触部142)により構成されている。

第1の線接触部141は、分離部2の一方側である凸部21 (先端面21aまたは先端面21a近傍)から、他方側である凹部24(対向面24aまたは対向面24a近傍)まで全周にわたって連続的に設けられている。

また、第2の線接触部142は、凸部21の内径側に設けられ分離部2の内周側の隙間29を構成する端部29aまたはその近傍(分離部2の一方側)から、凹部24の内径側に設けられ隙間29を構成する端部29bまたはその近傍(分離部2の他方側)まで全周にわたって連続的に設けられている。

そして、第1の線接触部141においては、図32に示すように、第2シール部3の非密封対象流体側Aから内径側に長さ1の位置に、環状溝71の側壁面72に向かって突出する山状形状部(突出部)により構成されている。

そして、第2の線接触部142は、第1の線接触部141から 内径側に長さaの位置に、第1の線接触部141と同様に環状溝 71の側壁面72に向かって突出する山状形状部(突出部)によ り構成されている。また、第2の線接触部142は、本実施の形態においては、凹部24において、凹部24の分離面25の非密 封対象流体側Aであって、シールリングの非密封対象流体側A側 面から突出して設けられている。

ここで、第1の線接触部141と第2の線接触部142とにお

いては、上述した実施の形態で説明した移行部41d(外周側に位置する線接触部から内周側に位置する線接触部へ移行する部分)が設けられることなく構成されている。

このように第1の線接触部141と第2の線接触部142とを構成することにより、これらの線接触部のうち径方向に横断する部分の長さ(環状溝71の側壁面72に接触している部分のうち径方向に接触している部分の長さ)を短くすることができるので、その分、線接触部へ異物が噛み込む確率を下げることができ、異物の侵入確率を下げることができる。したがって、接触状態のさらなる安定化を実現することができる。また、第1の線接触部141と第2の線接触部142とを、軸70に対して略同心的に設けるとより効果的である。

このように第1の線接触部141及び第2の線接触部142 を設けることにより、分離部2において径方向に離れ、第1の線接触部141と第2の線接触部142との間でリーク経路R(図31参照)を形成する。

ここで、図32を用いて、シールリング1Gの分離部2における線接触部の断面形状について説明する。図32に示す断面において、シールリング1G本体に対する第1の線接触部141及び第2の線接触部142の寸法関係は、図10に示すシールリング1B本体に対する線接触部41a及び線接触部41bの寸法関係と同様である。

本実施の形態において、寸法 a, b 及び c により決定される断面部 S は、第 1 の線接触部 1 4 1 及び第 2 の線接触部 1 4 2 と凸部 2 1 の非密封対象流体側 A 端面 4 8 と環状溝 7 1 の側壁面 7 2 とにより形成される空間の径方向の断面であり、すなわち、分

離部2において第1の線接触部141及び第2の線接触部14 2が径方向に離れて設けられることにより形成されるリーク経路Rの断面である。従って、この断面部Sの面積を適宜調整することにより、リーク量を制御することが可能となる。

また、本実施の形態においては、軸とシールリングとの相対回転によって生じる引き摺りトルクを低減する上では、寸法(1+a)が小さいことが望ましい。しかしながら、寸法1が小さすぎると、第1の線接触部141において、環状溝71の側壁面72に当接せずにハウジング80の軸孔と軸70との間の環状隙間に位置してしまう可能性があり、すなわち、シールリング側面と、環状溝71の側壁面72との線接触部分に隙間が生じてしまい、リーク量が増大する虞がある。また、寸法aを小さくすることは、寸法bを小さくすることになるので、寸法aが小さすぎると異物が通過できなくなってしまう虞がある。寸法1についても、上述した実施の形態と同様の寸法とするとよい。

図33に示すL部は第1の線接触部141を指しているが、この部分の断面形状は、図12に示す断面形状と同様となる。また、第2の線接触部、142の断面形状も同様の形状である。

以上のように本実施の形態によれば、第2の実施の形態と同様 の効果を得ることができる。

なお、本実施の形態においても、分離部2において、第1の線接触部141及び第2の線接触部142は、それぞれ周方向の端部まで設けられていてもよいし、設けられていなくてもよい。また、径方向に投影した場合に第1の線接触部141及び第2の線接触部142がそれぞれ重なるように設けているが、これに限るものでもない。

分離部 2 において、径方向に投影した場合に第 1 の線接触部 1 4 1 と第 2 の線接触部 1 4 2 とが僅かに重ならない場合であっても、線接触部がそれぞれ内径側と外径側に設けられていることにより、リーク経路は形成されるので、断面部 S が形成されたものとして、断面部 S を調整することにより、リーク量を制御可能である。

また、径方向に投影した場合に線接触部が重ならない度合が上記の場合より大きくなった場合には、分離部2の一方側の第1の線接触部141及び第2の線接触部142の端部のうちいずれかの端部と、分離部2の他方側の第1の線接触部141及び第2の線接触部142の端部のうちいずれかの端部と、リング本体の側面(凸部21の非密封対象流体側A端面48)と、環状溝71の側壁面72とで形成される断面積が最小となる部分で、リーク量が決まることとなる。

また、第2の実施の形態に係るシールリング1の変形例として、第4,6の実施の形態を示した(第1の実施の形態に係るシールリングの変形例としては、第4,6の実施の形態)が、本実施の形態に係るシールリング1Gにおいても、これと同様に、第4,6の実施の形態で説明したような形状としても好ましい。これは、第4,6の実施の形態に係るシールリング1D,1Fにおいて、第1シール部4を、線接触部41にかえて、上述した第1の線接触部141及び第2の線接触部142により構成させると換言することもできる。

すなわち、シールリング1Gにおいて、シールリング1C,1 Dのように、分離部2の内周側の部分に対して外周側の部分を周 方向に突出させた凸状部と、分離部の内周側の部分に対して外周 側の部分を周方向に凹ませて該凸状部と嵌合する凹状部と、を設けることにより、シールリング1Gに対して、分離部に方向性を持たせてもよい。

また、シールリング1Gにおいて、シールリング1E,1Fのように、凸部21及び凸部23に、凸部と凹部とが嵌合する嵌合面のうち、軸に垂直な分離面26において、それぞれ対向面に向けて突出し該対向面に線状に接触する突起を設けることにより、分離部2に異物が入り込んでしまった場合でも、異物を噛み込みにくく、また、異物を排出しやすい構成としてもよい。

### (実施例4)

以下に、より具体的な実施例について説明する。

比較例1,2のシールリングは、実施例1で説明した比較例1, 2と同様のものを用いた。

また、数種類の充填材を配合したポリエーテルエーテルケトン (PEEK)を用いて射出成形することにより、実施例として上記実施の形態において図30~33に示したシールリング1Gとを得た。

ここで、シールリング1Gの各部の寸法、すなわち、シールリング外径、シールリング肉厚、シールリング高さなどは、実施例3で用いたシールリング1F(1B)と同様に設定した。

これら3種類のシールリングを用いて、実施例1と同様の条件 として耐久試験を行った。試験結果を表4に示す。

(表 4)

	アルミ軸側面 最大摩耗深さ (μm)	試験開始時の リーク量 (cc/min)	試験終了時の リーク量 (cc/min)	備考
   実施例 	2~4	130~140	130~140	
比較例1	500~1400	10~20	1000以上	リーク量大により30hで中断
比較例2	2~4	300~400	300~400	

表4に示されるように、本実施例は、比較例1よりアルミ軸摩 耗深さが格段に少なく、また、比較例2と比べて、半分以下のリ ーク量で、同程度のアルミ軸摩耗深さを実現していることが確認 された。

# 産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明は、回転摺動フリクションの低減を図りつつ、リーク量の低減を図ることができ、長期にわたって 安定したシール性能を維持し品質性に優れる。

## 請求の範囲

1. 同心的に相対回転自在に組付けられる2部材のうち、一方の部材に設けられた環状溝の非密封対象流体側の側壁面をシールする第1シール部と、

前記2部材のうち、他方の部材表面をシールする第2シール部と、

を備え、これらのシール部によって、前記2部材間の環状隙間 をシールするシールリングであって、

リング本体には周方向の一ヶ所にて分離された分離部が設け られたシールリングにおいて、

前記第1シール部には、前記環状溝の非密封対象流体側の側壁 面に線状に当接する線接触部が、前記分離部の一方側から他方側 まで全周にわたって連続的に設けられ、

前記分離部の一方側に設けられた線接触部と、該分離部の他方側に設けられた線接触部とは、径方向に離れて設けられていることを特徴とするシールリング。

- 2. 前記分離部の一方側に設けられた線接触部と、該分離部の他 方側に設けられた線接触部とは、径方向に投影した場合に重なる 領域を有することを特徴とする請求の範囲第1項に記載のシー ルリング。
- 3. 前記分離部の一方側に設けられた線接触部と、該分離部の他方側に設けられた線接触部と、該一方側の線接触部と該他方側の線接触部との間のリング本体と、前記環状溝の非密封対象流体側の側壁面とによって形成される空間の、径方向の断面の断面積の大きさにより、漏れ量を調整することを特徴とする請求の範囲第1項または第2項に記載のシールリング。

- 4. 前記線接触部は、リング本体の側面から、前記環状溝の非密 封対象流体側の側壁面に向かって突出した略山状の形状をなす ことを特徴とする請求の範囲第1項~第3項のいずれか1項に 記載のシールリング。
- 5. 前記分離部の一方側に設けられた線接触部は、該分離部の他方側に設けられた線接触部よりも前記他方の部材側に設けられ、

前記一方の部材が、前記他方側から分離端部を介して前記一方側に向けて回転するように組付けられることを特徴とする請求の範囲第1項~第4項のいずれか1項に記載のシールリング。

6. リング本体の前記他方の部材側において、前記線接触部が設けられた前記一方側の分離端部に周方向に突出する第1の円弧 状凸部が設けられると共に、前記他方側の分離端部に該第1の円弧状凸部と嵌合する第1の円弧状凹部が設けられ、かつ、

前記第1の円弧状凸部には周方向に突出する第2の円弧状凸部が設けられると共に、前記第1の円弧状凹部に該第2の円弧状凸部と嵌合する第2の円弧状凹部が設けられることを特徴とする請求の範囲第5項に記載のシールリング。

- 7.前記第2の円弧状凸部と前記第2の円弧状凹部とが嵌合する それぞれの嵌合面のうち一方の面に、他方の面に線状に接触する 突起を設けたことを特徴とする請求の範囲第6項に記載のシー ルリング。
- 8.前記分離部の一方側の分離端部に周方向に突出する円弧状凸部が設けられるとともに、該分離部の他方側の分離端部に該円弧状凸部と嵌合する円弧状凹部が設けられ、

前記円弧状凸部と前記円弧状凹部とが嵌合するそれぞれの嵌合面のうち一方の面に、他方の面に線接触する突起を設けたこと

を特徴とする請求の範囲第1項~第4項のいずれか1項に記載のシールリング。

9. 前記嵌合面は、軸に略垂直であって周方向に延びる面であることを特徴とする請求の範囲第8項に記載のシールリング。

## 10. 前記線接触部には、

前記分離部の一方側から他方側まで連続的に設けられ、前記環 状溝の非密封対象流体側の側壁面に線状に当接する第1の線接 触部と、

前記第1の線接触部よりも前記環状溝の溝底側で、前記分離部の一方側から他方側まで連続的に設けられ、前記環状溝の非密封対象流体側の側壁面に線状に当接する第2の線接触部と、

が設けられ、

前記分離部の一方側に設けられた線接触部とは、前記第1の線接触部であり、前記分離部の他方側に設けられた線接触部とは、前記第2の線接触部であることを特徴とする請求の範囲第1項 ~第9項のいずれか1項に記載のシールリング。

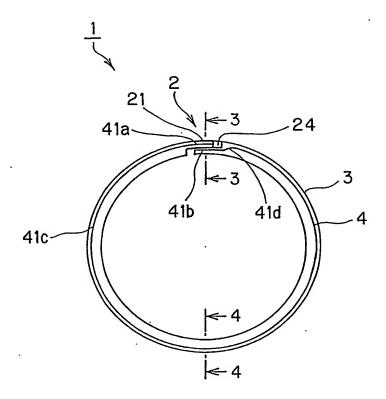


FIG. 1

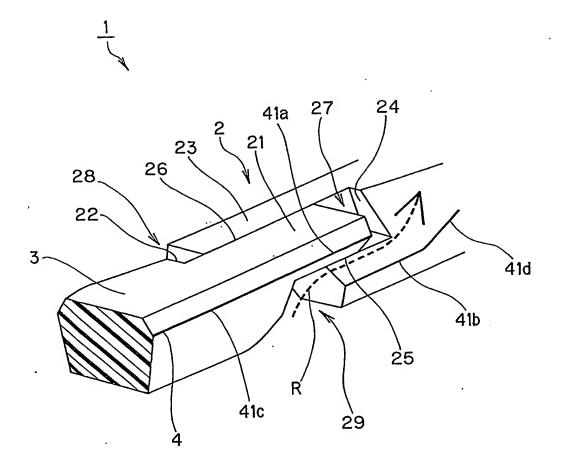


FIG. 2

1

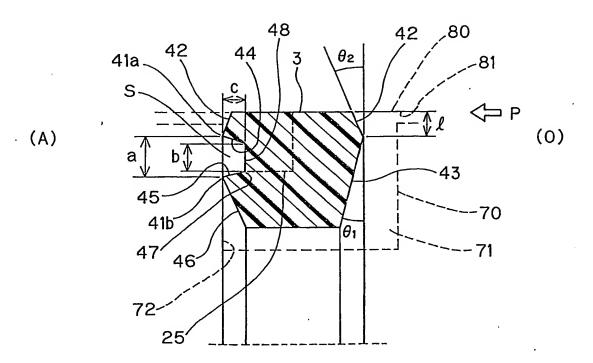


FIG. 3

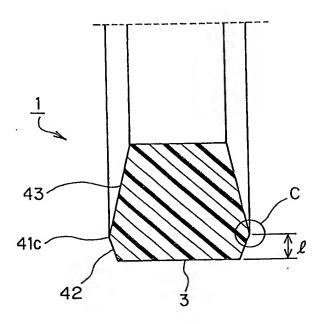


FIG. 4

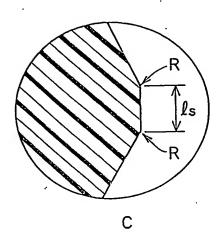


FIG. 5

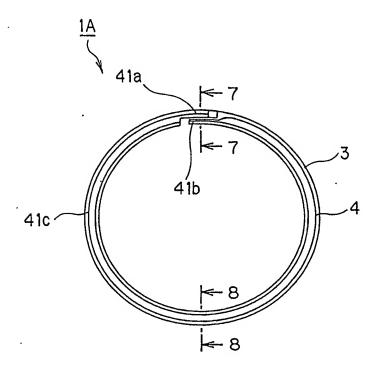


FIG. 6

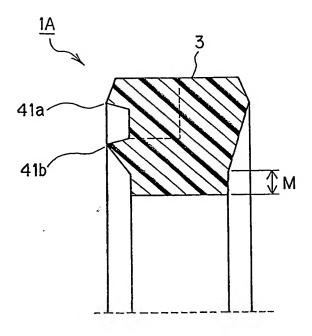
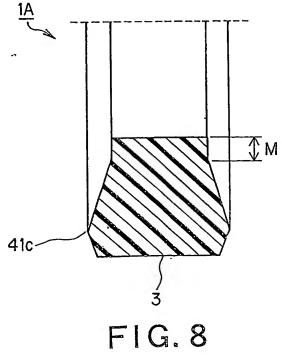


FIG. 7



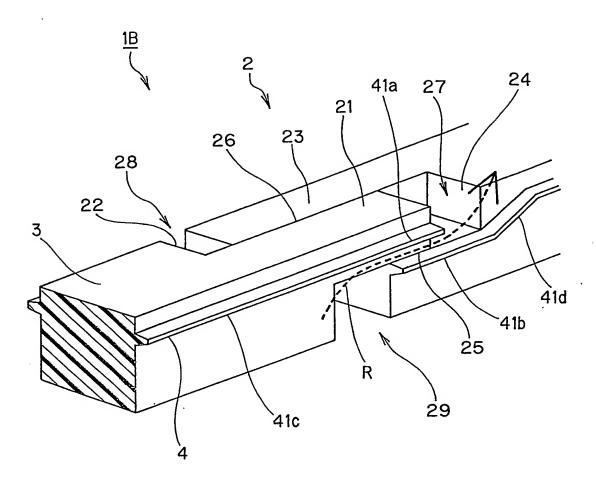


FIG. 9

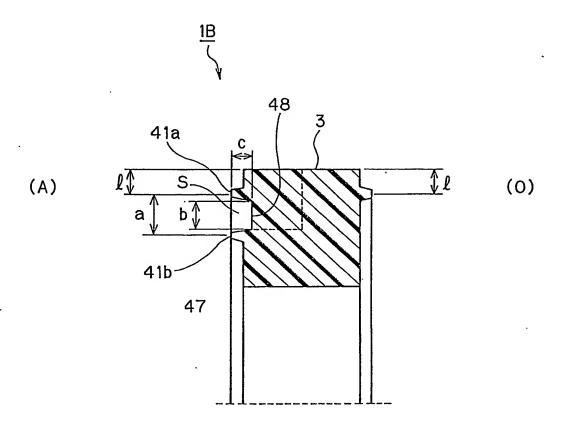


FIG.10

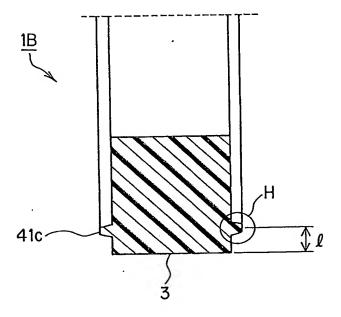


FIG.11

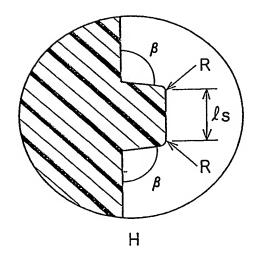


FIG. 12

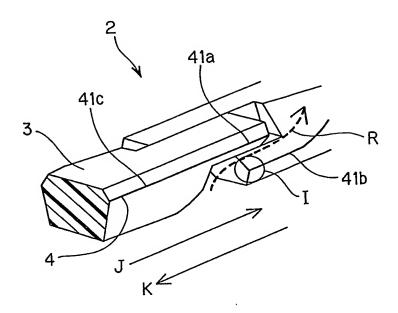


FIG.13

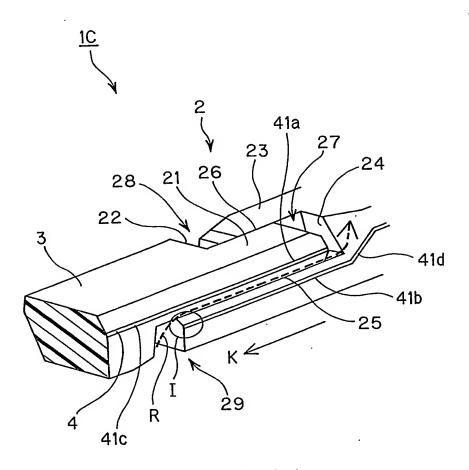
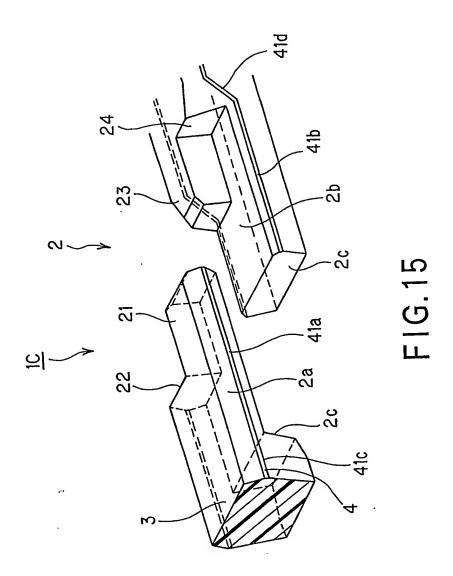


FIG.14



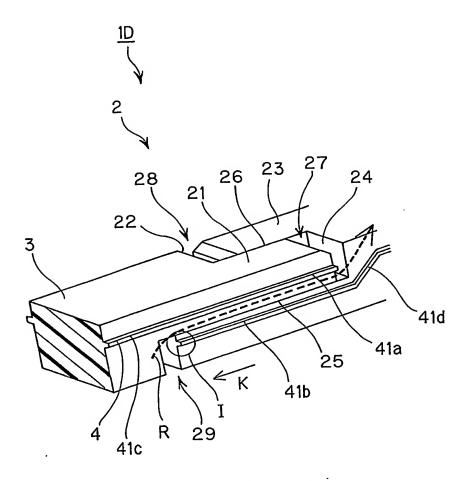
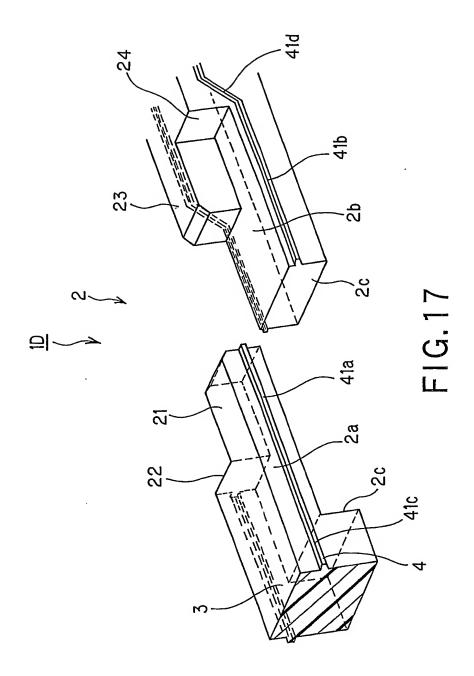


FIG. 16



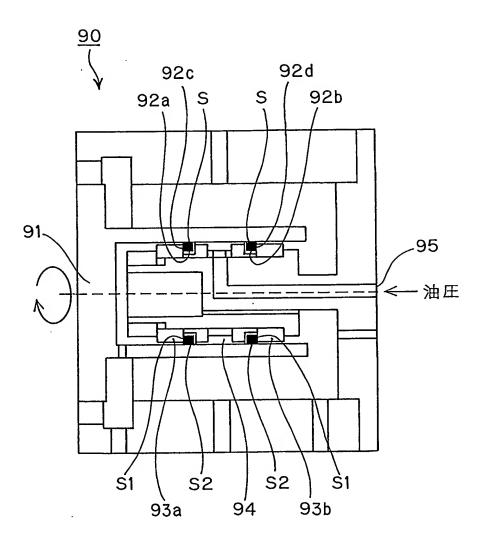


FIG. 18

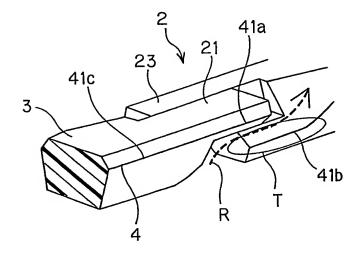


FIG. 19A

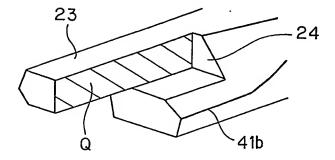


FIG.19B

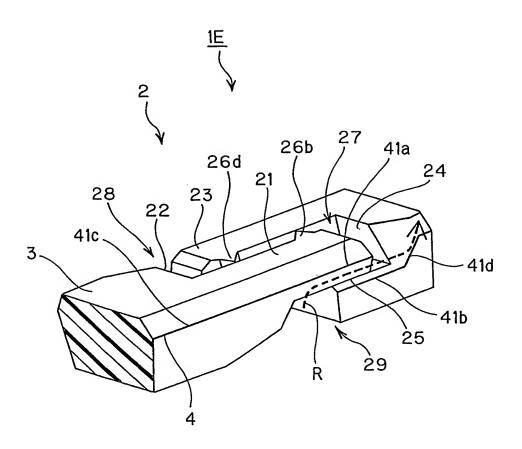
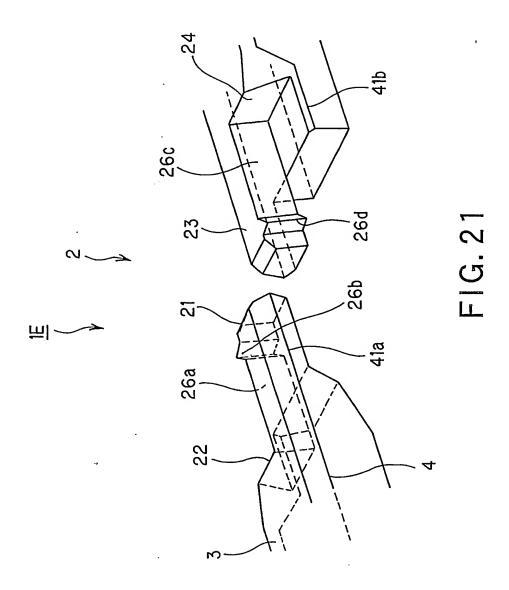


FIG. 20



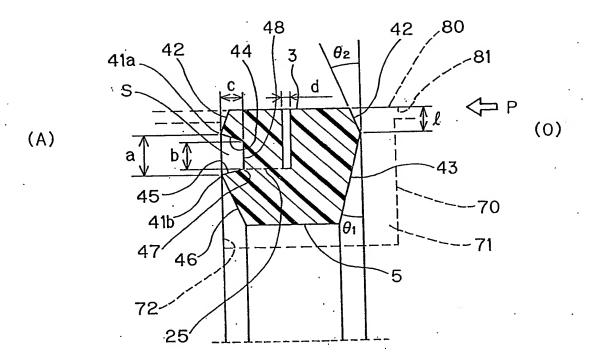


FIG. 22



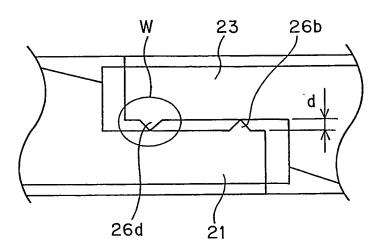


FIG. 23

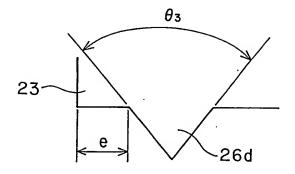


FIG. 24A

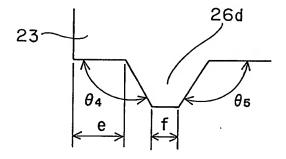


FIG. 24B

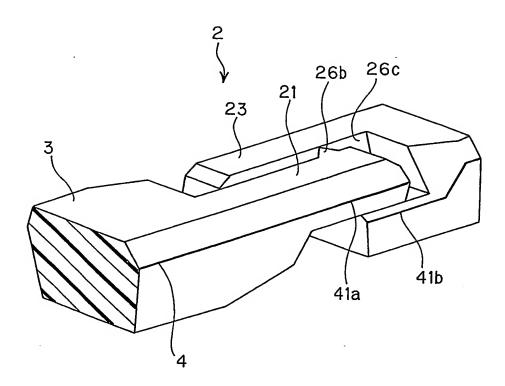


FIG. 25

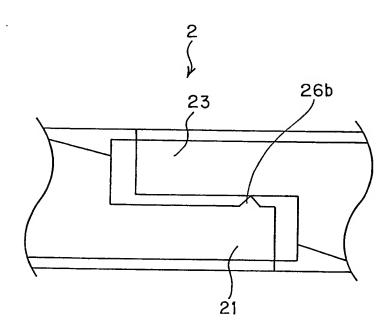


FIG. 26

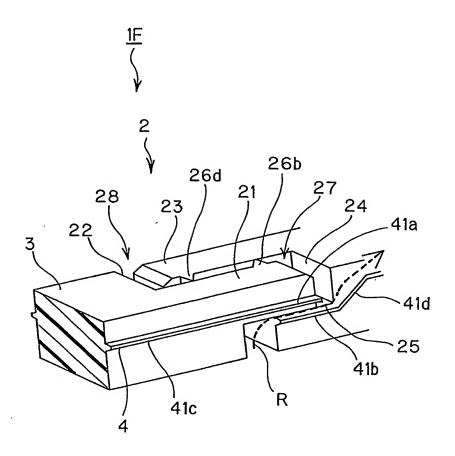
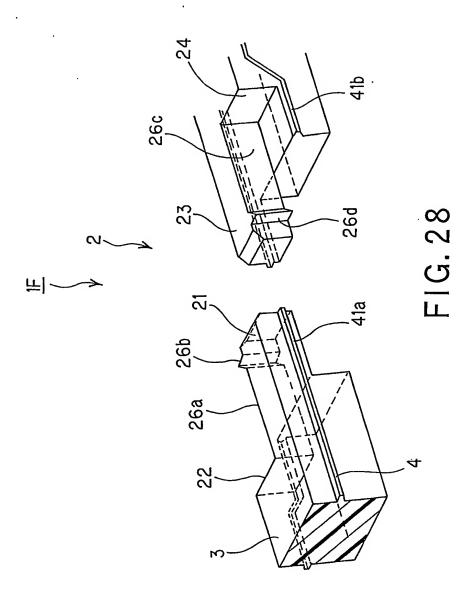


FIG. 27



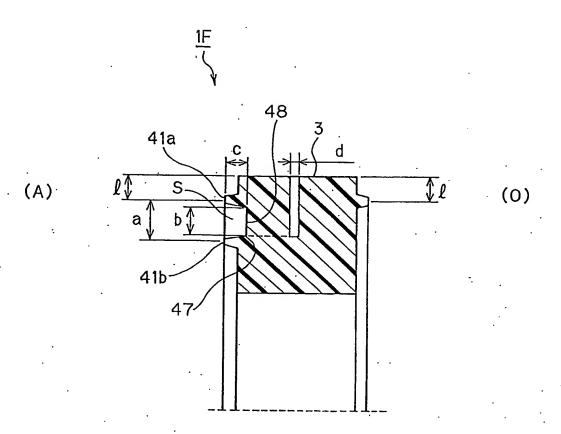


FIG. 29

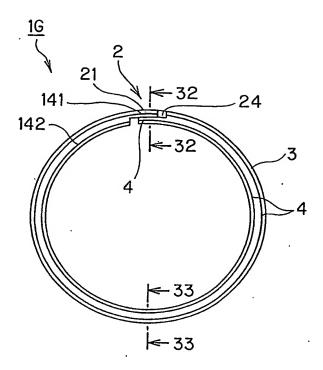


FIG. 30

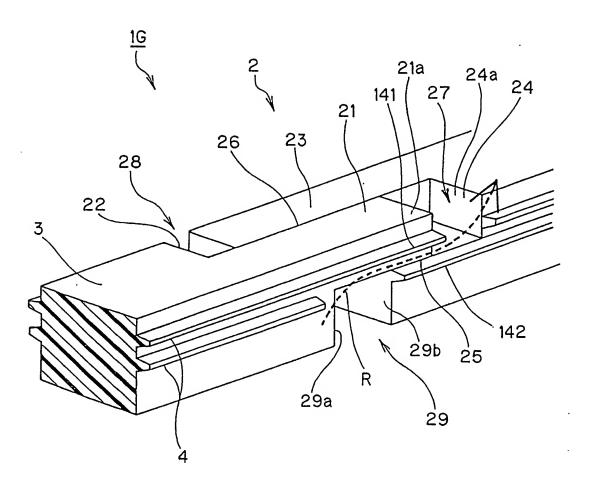


FIG. 31

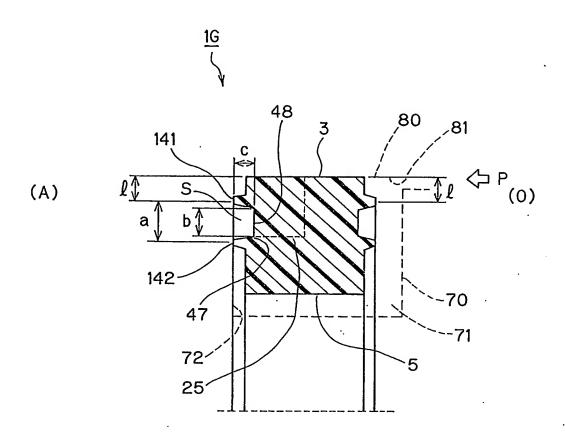


FIG. 32

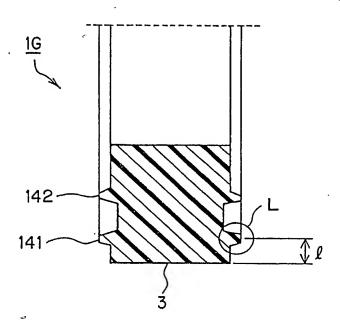


FIG. 33

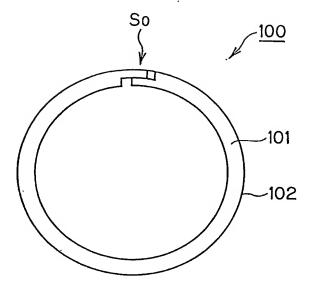


FIG. 34

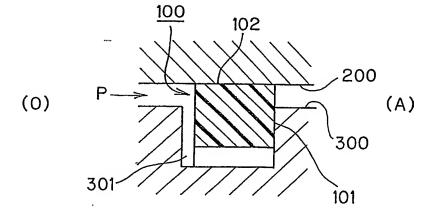


FIG. 35

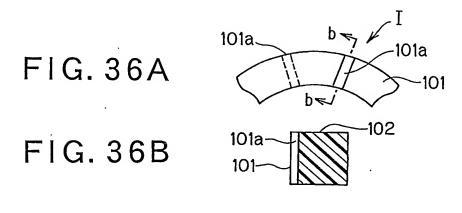
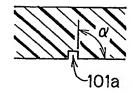


FIG. 36C



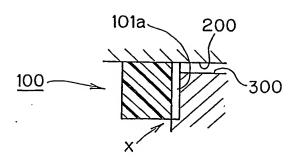


FIG. 37

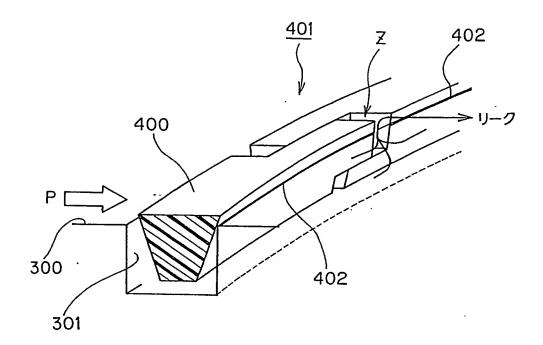


FIG. 38

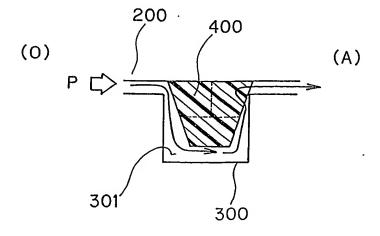


FIG. 39



ional application No.
PCT/JP03/09469

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 F16J15/18				
INC.O1 E10019/10				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification and IPC		
	SEARCHED			
	ocumentation searched (classification system followed b	by classification symbols)		
Inc.	C1 F10013/10			
	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched	
	Jitsuyo Shinan Koho 1922—1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994—2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996—2003			
	ata base consulted during the international search (name	-		
Electionic	ata base consulted during the international scarcii (name	of data base and, whose practicality, sea.	on torms about	
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<del>,</del>	
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y	JP 8-14396 A (Aisin AW Co.,	Ltd.),	1-10	
	16 January, 1996 (16.01.96), Full text	·		
	(Family: none)			
<sub>Y</sub>	JP 8-159290 A (NOK Kabushiki	Kaisha),	1-10	
-	21 June, 1996 (21.06.96),		•	
	Full text (Family: none)			
	(ramity: none)			
Y	JP 8-28709 A (NOK Kabushiki		1-10	
	02 February, 1996 (02.02.96), Full text			
	(Family: none)			
		•		
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.				
* Specia "A" docum	Il categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the int priority date and not in conflict with t	he application but cited to	
conside	considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention			
date	nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered as the constant of the considered as the consider	ered to involve an inventive	
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is				
	"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such			
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed				
Date of the	Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report			
27 0	October, 2003 (27.10.03)	11 November, 2003	(11.11.03)	
Name	noiling address of the ISA/	Authorized officer		
	Name and mailing address of the ISA/  Japanese Patent Office  Authorized officer			
•		Telephone No.		



C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	passages	Relevant to claim No.	
Ÿ	JP 9-317886 A (Nippon Valqua Industries, I 12 December, 1997 (12.12.97), Full text (Family: none)	itd.),	1-10	
Y	JP 8-159291 A (NOK Kabushiki Kaisha), 21 June, 1996 (21.06.96), Full text (Family: none)		1-10	
A	JP 58-127255 U (Mitsubishi Heavy Industrie Ltd.), 29 August, 1983 (29.08.83), Fig. 12 (Family: none)	es,	1-10	
A	US 4438935 A (J.C.L&S LTD.), 27 March, 1984 (27.03.84), Full text & JP 58-24655 A		1–10	

## 国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 7 F16J15/18

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 7 F16 J15/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996

日本国公開実用新案公報

1971-2003

日本国登録実用新案公報

1994-2003

日本国実用新案登録公報

1996-2003

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

Î

C.	関連す	でる	と認め	られる	林文

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 8-14396 A (アイシンAW株式会社)	1-10	
Y	1996.01.16,全文 (ファミリーなし) JP 8-159290 A (エヌオーケー株式会社) 1996.06.21,全文 (ファミリーなし)	1-10	
Y	JP 8-28709 A (エヌオーケー株式会社)	1-10	
Y	1996.02.02,全文(ファミリーなし) JP 9-317886 A (日本バルカー工業株式会社)	1-10	
Y	1997.12.12,全文 (ファミリーなし) JP 8-159291 A (エヌオーケー株式会社) 1996.06.21,全文 (ファミリーなし)	1-10	

## 区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 27.10.03 国際調査報告の発送日 11.11.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3W 8714 単位 第一項 27.10.03 特許庁審査官(権限のある職員) 3W 8714 単位 27.10.03 対抗 20.00 対抗 20

C (続き).	関連すると認められる文献	用は中で
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 58-127255 U (三菱重工業株式会社) 1983.08.29,第12図 (ファミリーなし)	1-10
A	US 4438935 A (J. C. L&S LTD.) 1984. 03. 27, 全文& JP 58-24655 A	1-10
	1984. US. 27, 至文& JF S8-24055 A	
	<u>.</u>	
	·	
	·	
	·	
	·	